СТРУКТУРНЫЕ, МАГНИТНЫЕ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЭПИТАКСИАЛЬНЫХ ПЛЕНОК ТЮ2 С ИМПЛАНТИРОВАННОЙ ПРИМЕСЬЮ КОБАЛЬТА

В.В. Базаров¹⁾, Е.М. Бегишев¹⁾, В.Ф. Валеев¹⁾, И.Р. Вахитов^{1), 2)}, А.И. Гумаров^{1), 2)}, А.Л. Зиннатуллин^{1), 2)}, А.З. Киямов²⁾, В.И. Нуждин¹⁾, Р.И. Хайбуллин^{1), 2)}

¹⁾Казанский физико-технический институт им. Е.К. Завойского,

ФИЦ "Казанский научный центр РАН", ул. Сибирский Тракт 10/7, Казань 420029, Россия ²⁾Институт физики Казанского федерального университета,

ул. Кремлевская 18, Казань 420008, Россия

vbazarov1@gmail.com, begishev.evg@gmail.com, valeev@kfti.knc.ru, ujay@mail.ru, amir@gumarov.ru, almaz.zinnatullin@gmail.com, Airatphd@gmail.com, nuzhdin@kfti.knc.ru, rikkfti@mail.ru

Тонкие толщиной 150 нм эпитаксиальные плёнки TiO_2 со структурой рутила на монокристаллических подложках R-сиt корунда (Al_2O_3) были получены методом реакционного магнетронного напыления с последующим высокотемпературным отжигом на воздухе. Показано, что имплантация ионов Co⁺ с энергией 40 кэВ и высокой дозой $1.25 \cdot 10^{17}$ ион/см² в нагретую до 900 К плёнку TiO_2 индуцирует в ней ферромагнетизм при комнатных и выше температурах. Согласно анализу данных рентгеновской дифракции и рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии наблюдаемый ферромагнетизм обусловлен формированием в имплантированной пленке TiO_2 твердого раствора двухвалентных ионов кобальта.

Ключевые слова: ионная имплантация; диоксид титана; магниторазбавленные оксидные полупроводники; кислородные вакансии; энергонезависимая память.

THE MICROSTRUCTURE, MAGNETIC AND ELETRIC PROPERTIES OF EPITAXIAL TiO₂ FILMS IMPLATED WITH COBALT IONS

Valery Bazarov¹), Evgeniy Begishev¹), Valery Valeev¹), Iskander Vakhitov^{1), 2}), Amir Gumarov^{1), 2}), Almaz Zinnatullin^{1), 2}), Airat Kiiamov²), Vladimir Nuzhdin²), Rustam Khaibullin^{1), 2})

 ¹⁾Zavoisky Physical-Technical Institute, FRC Kazan Scientific Center of RAS, 10/7 Sibirsky Tract, 420029 Kazan, Russia, vbazarov1@gmail.com, begishev.evg@gmail.com,
²⁾Institute of Physics, Kazan Federal University, 18 Kremlevskaya Str., 420008 Kazan, Russia valeev@kfti.knc.ru, ujay@mail.ru, amir@gumarov.ru, almaz.zinnatullin@gmail.com, Airatphd@gmail.com, nuzhdin@kfti.knc.ru, rikkfti@mail.ru

A thin TiO₂ films with 150 nm thickness were deposited on a (1-102)-face oriented Al₂O₃ substrate by using the reactive magnetron sputtering. According to X-ray diffraction (XRD), the deposited films consisted of a mixture of two phases: anatase and rutile. After annealing in air at a temperature of 800 C for 60 minutes, the films become single-phase with epitaxial rutile structure. Then 40 keV single-charged ions of cobalt were implanted into an epitaxial TiO₂ films with the dose value of $1.25 \cdot 10^{17}$ ion/cm² at ion current density of $2-3 \,\mu$ A/cm² and substrate temperature of 900 K. It was found that the high-dose implantation with cobalt ions induces ferromagnetism in the TiO₂ film. The magnetic hysteresis loops are observed at room and more higher temperatures. The coercive field is increasing from 420 Oe up to 620 Oe with temperature decreasing from 300 K to 5 K, respectively. At the same time, the saturation magnetic moment turns out to be practically temperature independent, and ones is equal to ~0.7 μ B per Co ion. The analysis of high-resolution XPS spectra unambiguously indicates that the dominant part of the cobalt impurity in the implanted TiO₂ film is in the divalent oxidized state. This means that the observed ferromagnetism is due to the formation of a solid solution of divalent cobalt ions in TiO₂ matrix. More over Co-ion implanted TiO₂ films exhibit a semiconductor type of conductivity.

Keywords: ion implantation; titanium dioxide; magnetically dilute oxide semiconductors; oxygen vacancies, non-volatile memory.

¹⁵⁻я Международная конференция «Взаимодействие излучений с твердым телом», 26-29 сентября 2023 г., Минск, Беларусь 15th International Conference "Interaction of Radiation with Solids", September 26-29, 2023, Minsk, Belarus

Секция 4. Наноматериалы: формирование и свойства при воздействии излучений Section 4. Nanomaterials: Formation and Properties under the Influence of Radiation

Введение

В настоящее время большой интерес вызывают процессы резистивного переключения в оксидных полупроводниках и изоляторах, которые обусловлены диффузией и упорядочением кислородных вакансий в электрическом поле. Особое внимание обращено к диоксиду титана (TiO₂) в связи с изготовлением на его основе пассивного элемента - мемристора в 2008 году [1]. В то же время, в пионерской работе [2] было показано, что легирование данного материала магнитной примесью 3d-элементов приводит к возникновению в нем ферромагнетизма при комнатной температуре. В данном контексте магниторазбавленный TiO2 имеет перспективы применения как в полупроводниковой спинтронике, так и в области энергонезависимой памяти. В данной работе мы исследуем влияние имплантации ионов кобальта на структуру тонких плёнок TiO₂ и модификацию их магнитных и электрических свойств.

Материалы и методы исследования

Плёнки TiO₂ толщиной 150 нм были получены на корундовой (Al₂O₃) подложке ориентации (1-102) методом реакционного магнетронного распыления титановой мишени. Для обеспечения стехиометрии по кислороду исходно осажденные плёнки TiO₂ были подвергнуты дополнительному отжигу в атмосфере воздуха при T = 800 °C в течение 60 мин.

Однозарядные ионы Co^+ с энергией 40 кэВ была имплантированы в синтезированные плёнки TiO₂ с дозой $1.25 \cdot 10^{17}$ ион/см² при повышенной температуре подложки 900 К во время ионного облучения на ионно-лучевом ускорителе *ИЛУ-3*. Плотность ионного тока поддерживалась на уровне 2-3 мкА/см².

Коэффициент распыления поверхности пленок TiO_2 (S = 3 атом/ион) во время облучения был определен путем измерения высоты ступеньки между имплантированной и необлученной частью образца. Это позволило рассчитать глубинные профили

распределения концентрации примеси кобальта в имплантированной плёнке TiO₂ с учётом распыления поверхности.

Морфология поверхности и элементнофазовый состав плёнок TiO2 были исследованы методами сканирующей электронной микроскопии и рентгеноструктурного анализа. Валентное состояние примеси кобальта на различной глубине залегания было определено путем регистрации спектров рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии (РФЭС) высокого разрешения. Магнитные свойства были изучены в интервале температур 5-300 К методами вибрационной магнитометрии на установке PPMS-9 (Quantum Design). Температурные измерения электросопротивления образцов проводились 4-х контактным методом.

Результаты и их обсуждение

Рентгеновская дифрактограмма исходно-осажденной плёнки TiO2 на подложке Al₂O₃ показана на рис. 1 (зелёная кривая). Помимо интенсивных рефлексов, соответствующих ориентированной подложке Al₂O₃, наблюдается также ряд более слабых рефлексов, которые относятся к кристаллическим полиморфными фазам диоксида титана: рутил и анатаз. Последующий высокотемпературный отжиг плёнок на воздухе привёл к исчезновению рефлексов от фазы анатаза. На рентгеновской дифрактограмме (красная кривая на Рис. 1) наблюдается лишь один рефлекс, соответствующий отражению от плоскостей (101) рутила. Следовательно, после отжига плёнка становится однофазной и ориентированной вдоль [101]кристаллографического направления структуры рутила. Эпитаксиальный рост отожжённой пленки также подтверждается *ф*-сканом рефлекса.

Дифрактограмма имплантированной кобальтом плёнки TiO₂ показана на Рис. 1 чёрной кривой. Видно, что интенсивность основного рефлекса (101) рутила существенно падает, а также появляются другие рефлексы от структуры рутила. Это

¹⁵⁻я Международная конференция «Взаимодействие излучений с твердым телом», 26-29 сентября 2023 г., Минск, Беларусь 15th International Conference "Interaction of Radiation with Solids", September 26-29, 2023, Minsk, Belarus

указывает на существенное разупорядочивание кристаллической структуры имплантированной пленки. Заметим, что все наблюдаемы рефлексы рутила сдвинуты в сторону меньших углов по 2θ . По величине сдвига было определено, что параметры кристаллической решетки рутила увеличиваются на ~ 0.5 % по сравнению со структурой исходной плёнки TiO₂. Причиной этого может быть как внедрение примеси кобальта в позиции титана (ионный радиус Co²⁺ больше, чем Ti⁴⁺), так и образование большого количества радиационных дефектов, приводящих к «разбуханию» плёнки.



Рис. 1. Рентгеновские дифрактограммы тонкой плёнки TiO₂ на подложке Al₂O₃: а – после напыления, b – после отжига в атмосфере воздуха при T = 800 °C в течение 60 минут, с – после имплантации ионами кобальта (E = 40 кэB, D = $1.25 \cdot 10^{17}$ ион/см²)

В тоже время анализ спектров РФЭС высокого разрешения однозначно указывает на то, что доминирующая часть примеси кобальта по всей глубине залегания в пленке находиться в двухвалентном окисленном состоянии.

Полевые зависимости магнитного момента тонкой плёнки TiO₂, имплантированной ионами кобальта, измеренные при температурах 5 К и 300 К, показаны на рис. 2. Как хорошо видно, даже при комнатной температуре наблюдается раскрытая петля магнитного гистерезиса, что указывает на ферромагнитные свойства имплантированной плёнки TiO₂. Хотя коэрцитивное поле возрастает с понижением температуры (420 Э при 300 К, и 620 Э при 5 К), приведённый магнитный момент насыщения оказывается практически независящим от температуры (~ 0.7 µв/Со ион).



Рис. 2. Кривые магнитного гистерезиса тонкой плёнки TiO_2 , имплантированной ионами кобальта (E = 40 кэВ, D = $1.25 \cdot 10^{17}$ ион/см²), измеренные при температурах 5 К (красная кривая) и 300 К (синяя кривая)

В результате электрических измерений установлено, что пленки TiO₂ с имплантированной примесью кобальта проявляют полупроводниковый тип проводимости.

Заключение

Совокупный анализ результатов проведенных исследований указывает на то, что ферромагнетизм, наведенный в плёнке TiO_2 путем имплантации в её структуру примеси кобальта, обусловлен формированием в ней фазы твердого раствора замещения ионами Co^{2+} «домашних» катионов Ti^{4+} .

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 22-19-007I2, https://rscf.ru/project/22-19-00712).

Библиографические ссылки

- 1. D. Strukov, G. Snider, D. Stewart, et al. *Nature* 2008; 453: 80-83.
- 2. Matsumoto Y., Murakami M., Shono T. et al. Science 2001; 291: 854.

¹⁵⁻я Международная конференция «Взаимодействие излучений с твердым телом», 26-29 сентября 2023 г., Минск, Беларусь 15th International Conference "Interaction of Radiation with Solids", September 26-29, 2023, Minsk, Belarus